

RADIKALQUELLE (REMOTE-PLASMA-QUELLE) - MA2000C-863BB

Kategorie: Plasma-Komponenten



BILD IN
BEARBEITUNG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Art | Radikalquelle (Remote-Plasma-Quelle) |
| Prozess | Ätzen & Abscheiden (Beschichten) |
| Auskoppelgröße | KF40 |
| Material Dielektrikum | Saphir |
| Netzspannung Nominal [V] | 230 / 208 |
| Leistung [W] | 2000 |
| Frequenz [MHz] | 2450 |